

СТМ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ (001) РЬ С АТОМНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ

А.М.Троицкий*, В.С.Эдельман

Институт физических проблем им. П.Л.Капицы РАН
117334 Москва, Россия

*Институт физики высоких давлений РАН
142092 Троицк, Московская обл., Россия

Поступила в редакцию 25 февраля 1993 г.

Сообщается о наблюдении методом сканирующей тунNELьной микроскопии на поверхности (001) свинца атомно гладких террас размерами в несколько сотен ангстрем, разделенных ступенями с высотой, равной межплоскостному расстоянию, и атомной картины поверхности с амплитудой атомной гофрировки, достигающей 1,4 Å.

Механизм формирования изображения в сканирующем туннельном микроскопе (СТМ) с атомным разрешением теоретически исследовался во многих работах (см. обзоры ^{1,2}). В полупроводниках электроны, принимающие участие в туннелировании, достаточно сильно локализованы на ионах решетки, что приводит к значительной гофрировке поверхностей их постоянной плотности. Соответственно вариации δz положения по координате z , заканчивающегося одним атомом острия СТМ при сканировании вдоль поверхности, отслеживающего эту гофрировку, составляют порядка ангстрема. Иначе обстоит дело в металлах, где электроны проводимости делокализованы, и ожидаемая амплитуда δz на не реконструированных гранях должна быть мала ¹. Тем не менее, на целом ряде металлов Au ³, Ag ⁴, Ga ⁵ надежно наблюдалась атомная структура поверхности с $\delta z \sim 0,2 - 0,5$ Å. Более того, для алюминия ⁶ δz достигает 1 Å, а для графита может в зависимости от условий эксперимента даже пре- восходить межплоскостное расстояние ⁷. Для объяснения такого аномального поведения привлекают соображения, основанные на учете силового взаимодействия острия с атомами поверхности. Для графита с его малой жесткостью усиление эффекта из-за деформации под воздействием острия представляется правдоподобным ⁷. В то же время, объяснение большей амплитуды эффекта на алюминии тем, что за изображение ответственны легко деформируемые ми-крочастицы, прилипающие к кончику острия ⁶, представляется искусственным. В свете изложенного нам кажутся интересными результаты по наблюдению атомно разрешенных изображений поверхности свинца, изложенные в данной работе.

Измерения проводились на монокристаллах свинца размерами $4 \times 2 \times 1$ мм, отрезанных на искровом станке от больших плоских кристаллов, изготовленных методом направленной кристаллизации из расплава в разборной кварцевой оптически полированной форме из исходного материала чистотой на уровне $10^{-4}\%$. Ранее на этих кристаллах исследовался циклотронный резонанс ⁸, наблюдение которого свидетельствует о высоком их качестве. Нами изучалась поверхность кристалла, не подвергавшаяся искровой обработке. Перед установкой в СТМ образец обрабатывался в полирующим растворе $H_2CO_3 + 20\% H_2O_2$ для удаления образовавшегося за время хранения окисного слоя толщиной в

несколько микрон. Кристалл устанавливался в СТМ⁹ в держателе образцов, который можно было прогревать "in situ" до температуры плавления свинца. Измерения проводились в вакууме до 10^{-9} торр. Для получения атомно-чистой поверхности свинца он обрабатывался в течение нескольких часов ионами Ar^+ с энергией 4 кВ, падающими на поверхность под углом 10–20°. Плотность ионного тока была порядка 0,1 мкА/мм². Одновременно образец нагревался до температуры 250–300°C для отжига дефектов, возникающих при ионной бомбардировке. После охлаждения образца до комнатной температуры снимались СТМ-изображения различных участков его поверхности.

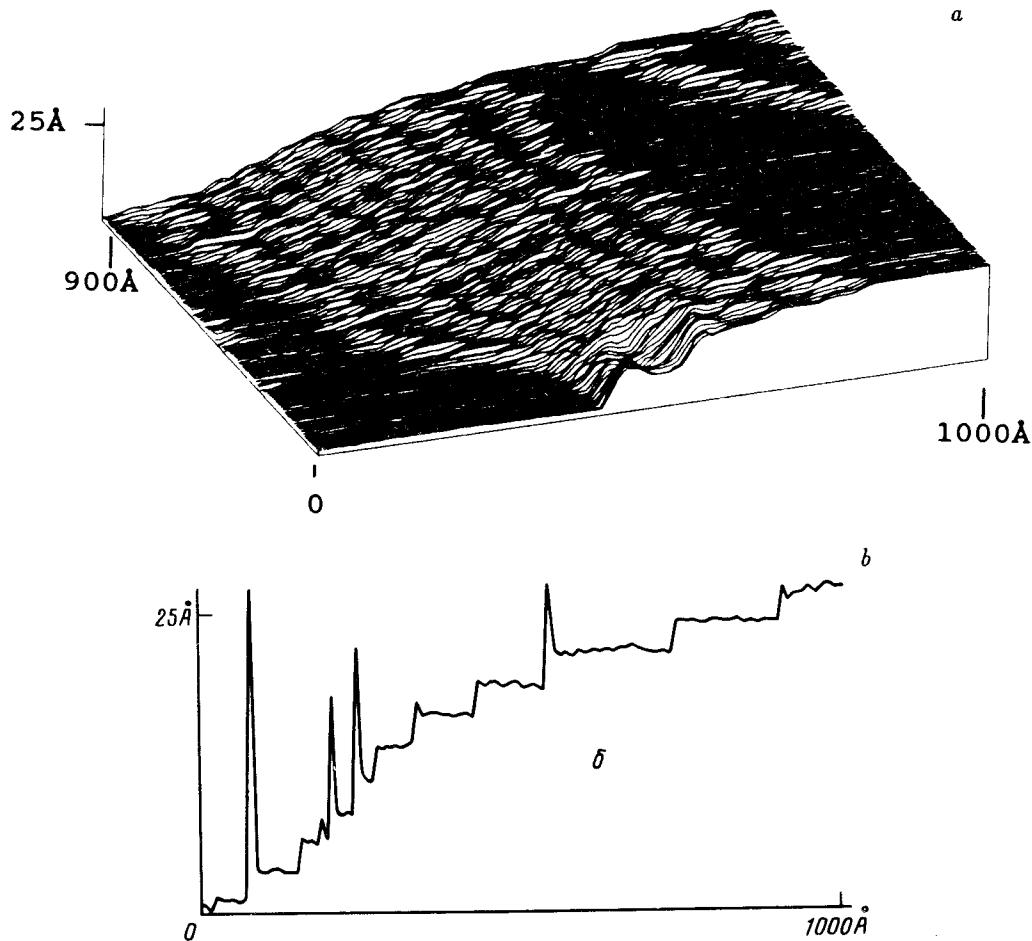


Рис.1. *a* – Топограмма участка поверхности (001) свинца, сглаженная для уменьшения шума; *b* – сечение топограммы вдоль самой дальней строки (без математической обработки). Видны ступени с высотой, равной межплоскостному расстоянию в свинце 2,48 Å. Напряжение острье – образец – 7 мВ, ток – 0,13 нА

После проведенной обработки поверхности образца наблюдались изображения поверхности, составленной из отдельных атомно гладких террас с размерами в несколько десятков – сотен ангстрем (рис.1). По высоте ступеней между террасами, равной межплоскостному расстоянию в свинце 2,48 Å, была произведена калибровка нашего СТМ по оси *z*. Отметим, что на границе террас

сигнал становился нестабильным – наблюдались броски тока и, соответственно, положения остряя, хорошо видные на рис.1b. Вследствие нестабильности границы террас выглядят несколько размытыми. Причина этого явления пока не ясна, однако захват атомов на острие можно исключить, поскольку сохраняются уровни террас в направлении, перпендикулярном строчной развертке, и при смене направления строчной и кадровой разверток изображения неплохо воспроизводятся.

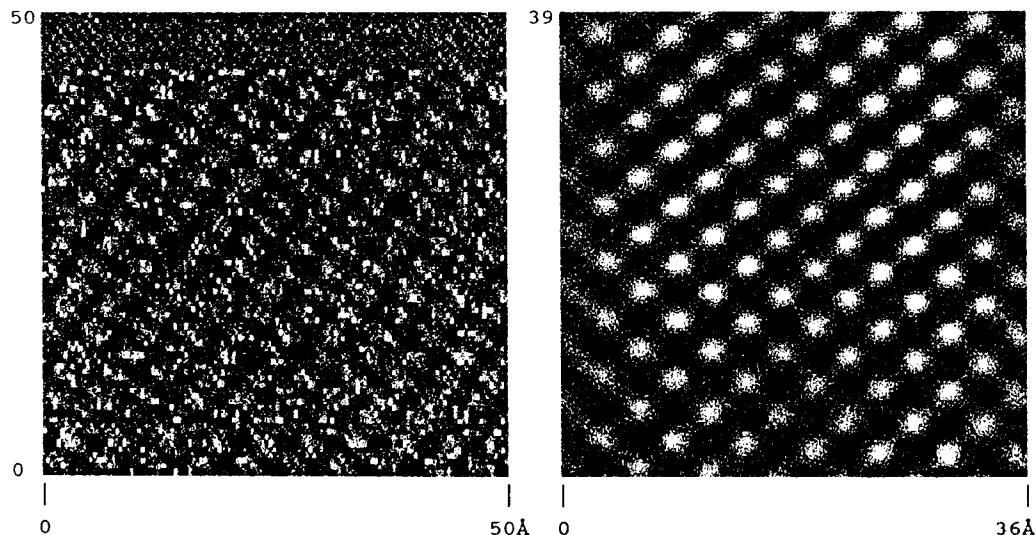


Рис.2. СТМ-изображения, демонстрирующие атомную картину двух участков на поверхности (001) свинца; *a* – экспериментальная запись без фильтрации шума. Вверху кадра видно исчезновение атомной картины при переходе от одной строки развертки к другой. Искажение углов связано с дрейфом за время измерений; *b* – картина другого участка. Для уменьшения шума проведена фурье-обработка. Перепад от светлого участка к темному – 2 \AA (*a*) и 1 \AA (*b*). Время регистрации кадра – 200 s (*a*) и 44 s (*b*). Напряжение игла–образец – 7 mV (*a*) и 11 mV (*b*), ток – $0,13\text{ nA}$ (*a*) и $0,1\text{ nA}$ (*b*)

В пределах отдельных террас характерный уровень шума составлял $\sim 0,1\text{ \AA}$, и во многих случаях на СТМ-изображениях отчетливо проявлялась периодическая структура, отвечающая симметрии плоскости (001) (рис.2). Амплитуда атомной гофрировки δz изменялась от опыта к опыту, при этом проявлялась корреляция амплитуды с условиями опыта: при уменьшении сопротивления туннельного промежутка от 110 до $25\text{ M}\Omega$ максимальная при фиксированном сопротивлении амплитуда увеличивалась от 0,6 до $1,4\text{ \AA}$. Однако при постоянном сопротивлении она могла меняться в несколько раз. Более того, даже в ходе одного опыта δz могло измениться скачком (при этом среднее расстояние z практически не изменялось). Так, на верхней части рис.2*a* атомной структуры не видно вовсе, причем ее исчезновение произошло при переходе от одной строки развертки к другой. Скорее всего, это отвечает изменению конфигурации кончика острия при случайном захвате или потере отдельных атомов с поверхности образца, или из-за диффузии их по острию.

Таким образом, в случае свинца амплитуда гофрировки СТМ-изображений может превышать 1 \AA . В то же время, можно предложить аргумент, отвергающий усиление благодаря механическому взаимодействию. В ходе опытов

мы для контроля чистоты поверхности модулировали положение образца по координате z с частотой $\sim 2 \text{ кГц}$, превышающей быстродействие обратной связи. При этом амплитуда модуляции туннельного тока становилась сравнимой с самим током при размахе $z_\nu \approx 0,5 - 1 \text{ \AA}$, что близко к ожидаемому исходя из известной работы выхода для свинца и вольфрама (материал острия). Приняв, например, ван-дер-ваальсову взаимодействие, легко оценить, что если механическая жесткость системы столь мала, что возникает десятикратное усиление наблюдаемой атомной гофрировки, то при расстоянии образец – острие порядка межатомного на тот же (или более) порядок величины необходимо увеличить z_ν , чтобы увидеть модуляцию туннельного тока.

В работе ¹⁰ показано, что усиление может вызываться перестройкой электронных волновых функций в зазоре из-за взаимодействия атомов острия и поверхности образца. Отметим, однако, что в отличие от опытов ^{3,6,7}, в которых δz становилось большим $0,3 \text{ \AA}$ при сопротивлениях туннельного промежутка $R < 10 \text{ МОм}$, в нашем случае подобная амплитуда реализуется при $R \approx 100 \text{ МОм}$. Если учесть, что значение R характеризует перекрытие волновых функций, представляется, что надо искать иной, чем предложено в ¹⁰, механизм явления. В этой связи хотелось бы обратить внимание на расчет, предложенный в ¹¹, согласно которому уже при температуре, вдвое меньшей температуры плавления, амплитуда тепловых колебаний атомов поверхности становится сопоставимой с межатомным расстоянием. При этом надо иметь в виду, что, аналогично случаю туннелирования электронов из жидкого гелия в вакуум ¹², спадающая по экспоненте вероятность застать атом на расстоянии от поверхности, заметно превышающем среднюю амплитуду тепловых колебаний, перекрывается ростом вероятности туннелирования. Поэтому атомы, далеко отошедшие от среднего положения, дают основной вклад в туннельный ток, и тем самым можно ожидать, что большие значения δz в свинце обязаны тепловому движению.

Мы благодарны А.Ф.Андрееву за интерес к работе. Мы отдаем дань памяти М.С.Хайкина, инициировавшего работы по СТМ в нашей лаборатории, и Р.Т.Мины, изготовившего кристаллы свинца. Г.С.Чернышеву мы благодарны за техническую помощь.

-
1. P.K.Hansma and J.Tersoff, J. Appl. Phys. **61**, (2), R1 (1987).
 2. В.С.Эдельман, ПТЭ N5, 25 (1989); N1, 24 (1991).
 3. V.M.Hallmark, S..Chiang, J.F.Rabolt et al., Phys. Rev. Lett. **59**, 2879 (1987).
 4. W.Obretenov, H.Höpfner, W.J.Lovens et al., Surface Scie **271**, 1/2, 191 (1992).
 5. O.Züger and U.Dürig, Phys. Rev. B **46**, 7319 (1992).
 6. J.Wintterlin, J.Wiechers, H.Brunne et al., Phys. Rev. Lett. **62**, 59 (1989).
 7. J.M.Soler, A.M.Baro, N.Garcia and H.Rohrer, Phys. Rev. Lett. **57**, 444 (1986).
 8. М.С.Хайкин, Р.Т.Мина, ЖЭТФ **42**, 35 (1962).
 9. V.S.Edelman, A.M.Troyanovskii, M.S.Khaikin et al., J. Vac. Scie. Technol. B **9**(2), 618 (1991).
 10. S.Ciraci, A.Baratoff, and I.P.Batra, Phys. Rev. B **42**, 7618 (1990).
 11. X.J.Chen, F.Ercollessi, A.C.Levi, and E.Tosatti, Surface Scie, **264**, 207 (1992).
 12. G.W.Rayfield and W.Shoeppe, Low Temperature Physics - LT 13, New-York – London: Plenum Press 1974, p.469.